PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-032026

(43)Date of publication of application: 06.03.1980

(51)Int.CI.

G02F 1/133

G09F 9/35

(21)Application number: 53-104210

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

25.08.1978 (72)Invento

(72)Inventor: OGUCHI KOICHI

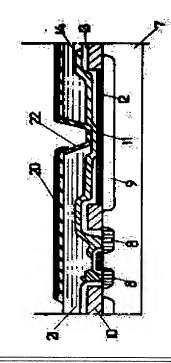
HOSOKAWA MINORU YAZAWA SATORU NAGATA MITSUO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL

(57) Abstract:

PURPOSE: To increase contrast and make viewing easier by reducing the ratios occupied by the regions where diagonal vapor deposition films do not deposit owing to serrations at the time of flattening the surface of the regions where semiconductor substrate surfaces contribute to displaying and performing diagonal vapor deposition.

CONSTITUTION: An n type Si substrate 7 wherein the region encircled by alternate two long and short dashes line corresponds to one picture element is provided with p type diffused layers 8, n+ type diffused layers 9, field oxide film 10, SiO2 film 11, doped poly-Si film 12, CVD method SiO2 film 13, and Al films 14 for electrodes and wirings. Varnish form insulation layer of 1W5µ thick is coated and formed on the highly undulated surface of this semiconductor substrate, whereby a layer 21 for flattening the surface is formed. Next, through holes are provided and transparent conductive film layers 22 for liquid crystal driving are provided in connection with the films 14. Thereafter, an orientation film 20 is formed by diagonal vapor deposition of SiO.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭55—32026

⑤Int. Cl.³
G 02 F

G 09 F

1/133

9/35

識別記号 102 庁内整理番号 7348-2H 7013-5C **43公開** 昭和55年(1980)3月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

50液晶表示パネル

②特

願 昭53-104210

20出

願 昭53(1978)8月25日

⑩発 明 者 小口幸一

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑩発 明 者 細川稔

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

仰発 明 者 矢澤悟

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 永田光夫

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑪出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

個代 理 人 弁理士 最上務

明 細 響

発明の名称 液晶表示パネル

特許請求の範囲

(1) 表示セルを構成する一方の基板に、複数個の能動案子及び受動案子をマトリックス状に配像した半導体基板を用いた液晶表示パネルにおいて、酸半導体基板は表面平坦化処理が施された基板表面上に該能動案子及び受動案子に対応してマトリックス状に電極膜が形成されておりかつ該半導体基板表面は配向処理膜にて優われていることを特徴とする液晶パネル。

(2) 半導体基板表面の表面平坦化処理は、凹凸の厳しい半導体基板上に、1~5 μの膜厚にてワニス状の絶縁材料を塗布形成して成ることを特徴とする特許精束の範囲第1項配数の核晶表示パネ

(3) 半導体差板装面の配向処理模は 810の傾め 議着膜であることを特象とする特許諸求の範囲第 1 項配做の液晶炭示パネル。

(4) 液晶要示パネル内の液晶は、ねじれネマチック構造を有することを特徴とする特許研求の範囲等1項記載の液晶表示パネル。

(5) 液晶設示パネル内の液晶は、多色性染料と ネマチック液晶とから成ることを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の液晶表示パネル。

発明の評細な説明

本発明は液晶表示パネルに関するものである。 さらに本発明は、表示セルを構成する一方の基板 に用いた半導体基板の表面形状及び表面処理に関 するものである。

厳近、表示装備の進歩には目を見はるものがある。中でも液晶を用いた表示装備は、低質圧駆動低電力、薄型及び長寿命と非常に多くの利点があり、今日、腕時計、電卓を始め各様装値の表示装備に用いられている。一方液晶表示装備の上述したメリットを生かしてキャラクターディスプレイカるいはテレビ等へのアブリケーションも行われ

れている。この機にマトリックス表示の行数及び 列数が多くなつた場合、表示セルを 成する一方 の基板に判導体基板を用い該基板上に配置された 能動業子により液晶をスタティック駆動する方式 が有効である。本発明は、このスタティック駆動 型液晶表示体装置に関するものである。

である。13は CVD BiO。 膜、14はアルミニ ウム膜で電極と配線を成す。15は保護膜であり 通常はCVD 810; 製である。 楽2図のA形がト ランジスター部、 B 邸がコンデンサー部である。 第2図から明らかな如く、通常の工程にて半導体 基板を製造した場合、半導体基板袋面は 1 ~ 3 μ 程度の段差が生じる。これは、半導体基板に組み 込まれる君子の形状及び製造プロセスによつても 若干異なるが一般に、その姿面の凹凸は大きい。 したがつて、第2囟にて示した様子凹凸の敷しい 半導体基板を用いて、その表面に、810 等の傾 め 蒸着により配向処理を施した場合、第3図に示 す如く、 810 膜が形成される袋面と、 810 膜 が形成されない表面が生ずる。第3図中16は畏 面に凹凸がある半導体基板、17は、角度8m 70~89° にて傾め蒸着される 810 粒子の蒸 着方向、18は、半導体基板上に形成された810 段である。図からも明らかな如く、半導体基板 16 の表面の凹凸が激しければ激しい程、 810 段が 「)形成される表面の占める割合は少なくなる。第3

るため傾め蒸着膜20は、全面に付着する。一方 半導体板基板を用いる場合、半導体基板は、前述 した如く、表前の段差は 1.0 4 以上にもなり、仮 りに 1.0 μの段差があつた場合、その表面 8 0° の角度から傾め蒸磨すると、段差部の片側 5.8 μ の領域には傾の蒸着膜が形成されないことになる。 本発明は、この点を解決するために発明されたも のでありコントラストが高くかつ見やすい表示パ ネルを実現したものである。具体的には半導体基 板表面が表示に帰与する領域の表面を平坦化し、 傾め蒸着を行なう際、段差によつて、傾め蒸着膜 が付着しない領域の占める割合を低核したところ に特徴がある。第5図は、半導体基板の表面段差 を少なくした基板断面構造図である。第5図中の 7~14までの番号は、第2図中の番号と対応し ている。第5図中の21は、本発明のポイントで ある所の半導体基板表面を平坦にするための層で ある。また該層21上には液晶彫動電極として、 透明導電膜贈もしくは金属層22が形成される。 この液晶感動電極は、スルーホールにより下部配

特開 昭55-32026(3)

盤14と袋続されている。半導体基板表面を平坦 化する帰21は、ポリイミド樹脂、低酸点ガラス あるいはその他の絶縁材がよい。 ポリイミド歯脂 の場合は、ポリイミドワニスとスピンナー塗布に より半導体基板の表面に約1~5μの厚さにポリ イミド農を形成する。この場合下地とポリイミド 膜との密着性を高めるために、シランカップリン グ剤をあらかじめ下地半導体基板に塗布しておい てもよい。その後350~550℃の温度にてキ ユアする。スルーホールは、ヒドラジン液か NeOH 液にてホトエッチングすればよい。その後、液晶 駆動用電極を形成すればよい。ポリイミドを、半 導体基板の平坦化材料として用いることは、ポリ ィミドは、有機樹脂の中では参も耐熱性に優れ、 かつ腰厚が10ヵ程度までクラックが生じること なく形成出来、パツシペーション効果も優れてい る点で非常に有用である。しかし、本発明は、ポ リイミド被撲化限るものではなく、低離点ガラス 例えば、 Pb0sを主成分とした鉛ガラスでもよい し、ZnOsを主成分とした亜鉛ガラスでもよい。

さらに、P20a を主成分としたリンガラスは を主成分としたリンガラスは をでにしろ、形成後の半導体を でもを をにしてした。のののでは、 をでにした。のののでは、 をでにした。ののでは、 をでになる。以上の方法常により配向を では、 なののでは、 なののでは、 なののでは、 なののでは、 なのでは、 なののでは、 なののででは、 なののででは、 ないにはない。 ないにはない。 ないにはない。 ないでででいる。 ないでででいる。 ないでででいる。 ないでででいる。 ないでででいる。 ないででいる。 ないでででいる。 ないででいる。 ないででいる。 ないででいる。 ないでではない。 ないでではない。 ないででいる。 ないででいる。 ないでではない。 ないででいる。 ないででいる。 ないででいる。 ないでではない。 ないでではない。 ないででいる。 ないででいる。 ないでではない。 ないでではない。 ないででいる。 ないででいる。 ないででいる。 ないででいる。 ないでいる。 ないでいないでい。 ないでいないでいないでいないでいないでい。 ないでいないでいないでいないでいないでいないでいないでいないでいないでいでいないでいないでいないでいないでいないでいないで

本発明では半導体基板として主にNOS型のトランジスタを含む基板について説明して来たが本発明はこれに限るものではなく、IFI(薄膜トランジスタ)を含む基板でもよいし、又、SOS基板にも適用されることは言うに及ばない。又、半導体基板中には、能動果子だけが含まれていて

もよいし、又、受動業子だけが含まれていてもよいことも、もちろんである。 本等明の液晶表示セルを液晶表示テレビへ応用した場合、高いコントラストが与えられ、非常に有効である。 この場合の液晶は、駆動質圧が低い、ねじれネマチック型を混合した液晶でもよい。いずれにしろ、 受動が平坦化された半導体基板を用いることにより液晶の厚さが均一化出来ることもあり、コントラストの向上が期待出来る。

本発明は、上述した如く、液晶表示パネルのコントラストを高めるために、表示パネルの一方の 著板に用いた半導体整板の表面を平坦化処理した ことを特徴とする液晶表示パネルに関するもので あり、コントラストの向上が期待出来るものであ

図面の簡単な説明

*)

第1回は液晶表示セルの断面構造を説明する図。 第2回は従来の半導体基板の表面凹凸状限を示 す断面構造図。

第3 図は表面凹凸が散しい基板への配向処理を 示す図。

第 4 図は表面が平坦なガラス上への配向処理を 示す図。

第5 図は本発明による表面が平坦化された半導体基板を示す断面構造図。

第6図は本発明による表面が平坦化された基板への配向処理を示す図。

1 … 半導体基板

2 … 液晶影動電極

3 …上側ガラス板

4 … 透明導電膜

5 …スペーサ

6 … 液晶

7 … n型シザコン基板

8 ··· p + 型拡散層

9 ··· n + 型拡散層

10…フィールド酸化膜

11…ゲート酸化膜

12…ドープドポリシリコン膜

1 3 ··· CVD S10 a 膜

1 4 … 第 2 層配線

1 5 ... CVD S10. 膜

16…凹凸の激して半導体基板

17…領め蒸着方向 18…領め蒸着膜

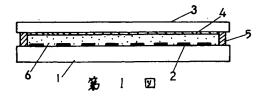
1 9 … ガラス板 2 0 … 傾め蒸着膜

2 1 …半導体表面を平坦化する層

22…放品枢勒電極

2 5 … 表面が平坦化された半導体芸板

2 4 …液晶驱動電框



以上

出願人 株式会社 彝 訪 精 工 会

代理人 章 上 為 🗽

